

はじめに	
使用ガス別による 圧力調整器選定表	
NPR-1	一段 バランス式
NPR-1HL-1.5	
NPR-2-3	
NPR-6	
NPR-7	
YR-90-91	小型 一段式
LR-23H・ VR-1HL	超小型 圧力
LR-0-LR-1	ライン 用
LR-2	
LR-3	
LR-6	
LR-9	
LCR-1SL	微圧腐食 ガス用
IR-1・UB-1	二段 式
FR-1B・MSR-0	
MSR-1	
MSR-2.5-3	
NH-W-1(フィン付) WSR-1-2(微圧用)	
WCR-1SL	腐食ガス 用微圧
WSSR-1S	高純度ガス 用微圧
ブロックアウトレットユニット BB-SB-SBQ-BBQ	
SR-□HL	高純度 ガス用
SR-1HLV	
SR-2HH	
SRQ-1HH	
SR-□LL	
SR-□HLW	
SRQ-1HLW	超高純度 用
SRQ-1	
SRQ-3	
ER-1	半導体用
FR-1B	分流量 計用付
MSR-1	
NPR-1	
LR-2-3	
レーザーガス用 NPR-1・MSR-1・TN-50	
ミニチュアバルブ 4Y-6Y-8Y	
ニードルバルブ NV-YRV-SV	
パージバルブ PV-2S-PV-0	
パージシステム (パージバルブ PV-1)	
分析用標準ガス集中 供給ユニット(UNITY)	

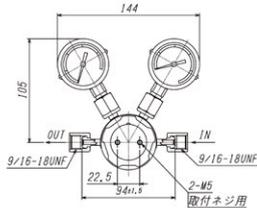
半導体用圧力調整器 ER-1HL

- 半導体用途にお使いいただける圧力調整器です。
- 半導体・太陽電池・液晶・LED 生産工場や研究している大学・研究機関にお勧めします。
- 製造にあたっては、高次元のクリーン度・高気密性・高信頼性を満足するために「クリーンルーム内組立」「高性能洗浄」「全数 He リークテスト」を実施しています。
- He リークテストは、SEMI F01 の方法で行い、基準を満たしております。

ER-1HL

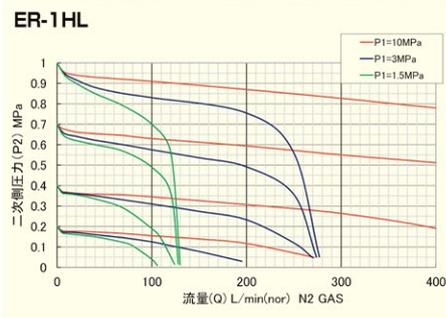


ER-1HL-VF01VF01-2233-F



面間94mm(SEMI F36(準拠))

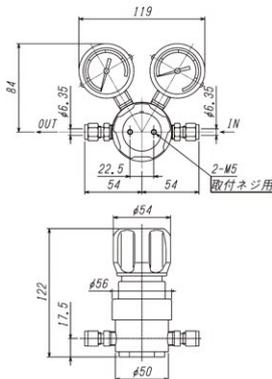
流量曲線



ER-1HL



ER-1HL-TF02TF02-2233-F



写真・寸法図は代表例です。型番構成によって形状は、異なります。

